

주사전자현미경 웨비나(Webinar) 개최

공동기기원 이용자분들의 주사전자현미경(Scanning electron microscope, SEM)에 대한 이해를 높이고 장비활용에 도움을 드리고자 주사전자현미경 웨비나(Webinar)를 실시합니다. 주사전자현미경의 이론 및 EDS, EBSD 분석법 등 주사전자현미경을 활용한 다양한 분석에 대한 **교육**으로 진행될 예정이오니 많은 참여를 부탁드립니다.

1. 행 사 명: 주사전자현미경 웨비나(Webinar)
2. 주 최: 성균관대학교 공동기기원, MEMS센서 전문 핵심연구지원센터
3. 일 시: 2021. 7. 28.(수) 10:00 ~ 17:20
4. 장 소: 제2공학관 27111호(Virtual Live Classroom) 및 온라인 화상회의
5. 대 상: 교내·외 장비이용자
6. 신청기간: 2021. 7. 27.(화)까지
7. 신청방법: 온라인신청, 홈페이지내 교육신청 게시판에 등록 (ccrf.skku.edu)
8. 교 육 비: 30,000 원
9. 문 의: 공동기기원 전종철 (031-299-6715), 결제관련문의(031-299-6717)
10. 교육 일정표

시간	내용	강사
10:00 - 10:20	온라인 화상회의 입장 및 출석확인	
10:20 - 11:40	주사전자현미경 이론	성균관대학교 신소재공학부 양철웅 교수님
11:40 - 13:00	점심 시간	
13:00 - 14:20	EDS 이론	전남대학교 신소재공학부 김태훈 교수님
14:30 - 15:50	EBSD 이론	한국재료연구원 강주희 박사님
16:00 - 16:40	초고분해능 주사전자현미경 응용(최신동향)	지올코리아(JEOL Korea) 한경석 책임
16:40 - 17:20	EDS & EBSD 효율적 활용	옥스포드(OXFORD) 이건용 과장